

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第1区分
 【発行日】令和4年3月9日(2022.3.9)

【公開番号】特開2019-211477(P2019-211477A)
 【公開日】令和1年12月12日(2019.12.12)
 【年通号数】公開・登録公報2019-050
 【出願番号】特願2019-101224(P2019-101224)
 【国際特許分類】

G 0 1 L 2 7 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【 F I 】

G 0 1 L 2 7 / 0 2

【手続補正書】

【提出日】令和4年3月1日(2022.3.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【0006】

そこで、本発明は、流体流路内の封止圧力と設定圧力との間の誤差をよりいっそう小さくすることができる、流体封止装置及び圧力検出器校正装置を提供することを主たる目的とする。

30

40

50